

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego  
dr. inż. Adama Sieradzkiego

(10)

1. 28 wrzesień 2017 – wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów – sprawa Nr BCK – V – L-7852/17.
2. 8 listopad 2017 – uchwała nr 220/11/2016-2020 Rady Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.
3. 7 grudnia 2017 – zastrzeżenie CK dotyczące proponowanego składu komisji habilitacyjnej.
4. 31 stycznia 2018 – uchwała nr 271/12/2016-2020 Rady Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej w sprawie uchylenia uchwały nr 220/11/2016-2020
5. 31 stycznia 2018 – uchwała nr 274/12/2016-2020 Rady Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej
6. 8 lutego 2018. – powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.
7. 6 marca 2018 – wysłanie materiałów do siedmiu członków komisji habilitacyjnej.
8. 10 kwietnia 2018, 27 kwietnia 2018, 16 maja 2018 – opracowanie i przekazanie opinii recenzentów na temat dorobku naukowego dr. inż. Adama Sieradzkiego.
9. 27 czerwca 2018 – posiedzenie komisji habilitacyjnej zakończone uchwałą zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka dr. inż. Adamowi Sieradzkiemu.
10. 4 lipiec 2018 – uchwała nr 381/18/2016-2020 Rady Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka dr. inż. Adamowi Sieradzkiemu.

DZIEKAN

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs

